

## 画像電子学会

### 第5回画像ミュージアム研究会のご案内

画像ミュージアム研究会では、画像電子技術の博物館応用、ならびにデジタル技術を利用しての博物館情報の流通に必要な技術の研究成果を集め、情報交換を行う場を提供しています。このたび“博物館情報の記述と利用”というテーマで、以下のプログラムで第5回画像ミュージアム研究会を開催いたします。多数のみなさまのご参加をお待ちしております。

日時：2007年3月2日（金）

13:00~16:50

場所：京都高度技術研究所

京都市下京区中堂寺南町 134 番地 (<http://www.astem.or.jp/about/access.html>)

テーマ：博物館情報の記述と利用

参加費：1000円（資料代）

#### プログラム

13:00-13:10 座長 開会挨拶

13:10-13:50 「Font Museum の意義とその構想」

長村玄、小町祐史：情報規格調査会 SC34/WG2 小委員会

13:50-14:30 「日本産ゾウムシインターネットミュージアム」

小檜山賢二：慶應義塾大学、小島弘昭：九州大学

14:30-15:10 「博物館横断検索に向けた概念辞書の\*\*の検討」

山田 篤、小町祐史、河合正樹、安達文夫

：京都高度技術研究所、パナソニックコミュニケーションズ、  
インフォコム、国立歴史民俗博物館

15:10-15:20 <休憩>

15:20-16:00 「国立民族学博物館における標本資料情報に含まれる個人情報の扱い」

山本 泰則：国立民族学博物館

16:00-16:40 「超高精細画像による博物館資料の閲覧箇所の分析」

安達文夫、鈴木卓治：国立歴史民俗博物館

早野浩章、徳永幸生：芝浦工業大学

16:40-16:50 座長 閉会挨拶

事前参加申し込みは、下記の参加申込書に必要事項をご記入のうえ FAX で事務局までお送り頂くか、画像電子学会のホームページ (<http://www.soc.nacsis.ac.jp/iieej/>) から行って下さい。また、当日も受け付けております。

FAX 送付先 03-5403-7572

画像電子学会事務局 行

第5回画像ミュージアム研究会 参加申込書

年 月 日

ご氏名	
ご所属・ご連絡先	
電話	FAX
電子メール	